



Caractéristiques techniques

Microscope: Oxford Instruments

Modèle: MFP-3D Origin

Caractéristiques: Laser + Photodétecteur + Actionneurs piézoélectriques

Résolution latérale: < 0,5 nm **Résolution verticale**: < 0,25 nm

Plage de scan XY: 90 μm **Plage de scan Z**: 15 μm

Modes: Contact, tapping, non-contact, et modes avancés (EFM, PFM, MFM,

etc.)

Présentation de la technique



La microscopie à force atomique (AFM) est une technique d'imagerie de surface à l'échelle nanométrique. Elle permet de mesurer la topographie, les propriétés mécaniques locales (module, adhésion), électriques (courant, potentiel) et, plus largement, l'interaction entre une pointe et la surface d'un échantillon.

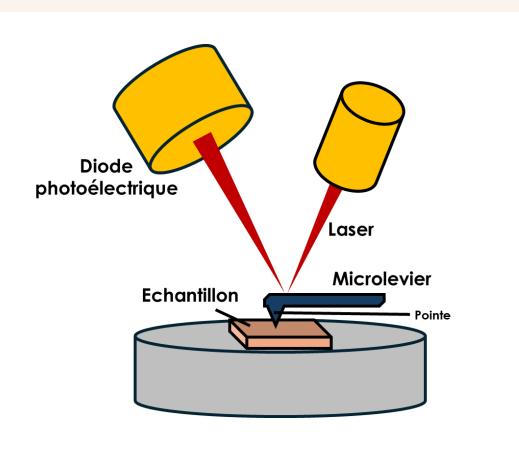


Schéma de fonctionnement de l'analyse en microscopie à force atomique

L'AFM utilise une **pointe nanométrique** fixée à l'extrémité d'un **micro-levier**. Lorsque la pointe s'approche d'une surface, elle ressent **des forces de courte et de longue portée** (van der Waals, capillaires, électrostatiques). La **déflexion du levier**, induite par ces forces, **est lue optiquement** via un faisceau laser réfléchi vers une **photodiode à quatre quadrants**.

Applications potentielles



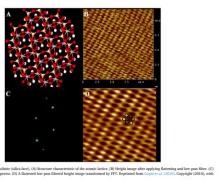








surface

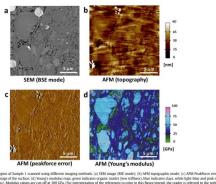


Ke, W. International Journal of Coal Geology, 247, 2021,103852,

imagerie topographique, détermination de la rugosité moyenne (Ra) et quadratique (Rq) sur tout type d'échantillons solides.

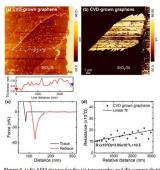
Propriétés mécaniques et électriques

Mesure de modules de Young



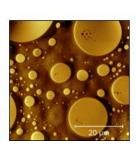
M. Eliyahu et al. Marine and Petroleum Geology 59 (2015) 294-304

Mesure de résistance



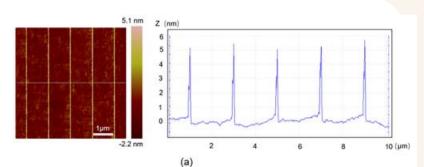
Lim, S. Nanomaterials 2021, 11, 2575

Autres applications



Caractérisation des polymères et composites

Werner, E et al. Technologies 2023,11, 56



Nanolithographie

S. Chang, et al. Materials and Design 202 (2021) 109547